

Secretarul Economic al Ambasadei SUA, în vizita de lucru la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci

Noul Secretar Economic al Ambasadei SUA în România, Megan Bishop, a efectuat o vizita de lucru la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, a anuntat miercuri institutia.

Conform unui comunicat al OSIM, în cadrul acestei întâlniri s-au purtat discutii pe baza Raportului "Special 301", rezultat în urma analizei anuale privind stadiul protecției și aplicării proprietății intelectuale companiilor americane din întreaga lume. România a făcut progrese semnificative în ceea ce privește obiectivele vizate.

Pe agenda vizitei efectuate în data de 30 iulie au fost incluse și tematici legate de strategia nationala pentru proprietate industrială, prioritățile strategice și provocările din domeniul proprietății industriale, atât în ceea ce privește acordarea titlurilor de protecție, cât și în ceea ce privește respectarea drepturilor de proprietate industrială.

De asemenea, directorul general al OSIM, Marian - Catalin Burcescu, a prezentat câteva dintre obiectivele ce urmăresc îmbunătățirea și eficientizarea activității Oficiului, printre care: implementarea unor sisteme cyber-security, realizarea platilor taxelor online, o noua pagina de internet și o aplicatie mobila care va include și un muzeu virtual al marcilor și brevetelor.

Megan Bishop a asigurat OSIM ca SUA vor oferi tot suportul în susținerea viitoarelor proiecte, mai precizeaza institutia.